

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成18年4月27日(2006.4.27)

【公表番号】特表2005-522554(P2005-522554A)

【公表日】平成17年7月28日(2005.7.28)

【年通号数】公開・登録公報2005-029

【出願番号】特願2003-584178(P2003-584178)

【国際特許分類】

**C 0 9 D 183/04 (2006.01)**

【F I】

C 0 9 D 183/04

【手続補正書】

【提出日】平成18年3月8日(2006.3.8)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

ポリマーを製造および加工する装置における粘着防止コーティングとしての式(I)

[R<sup>1</sup>(E)<sub>i</sub>]<sub>j</sub> Si [R<sup>2</sup><sub>k</sub>(O<sub>1</sub>/<sub>2</sub>)<sub>3-k</sub>]<sub>4-j</sub> (I)

(式中、iは0または1であり、

jは1、2または3であり、

kは0、1または2であり、

Eは酸素または硫黄であり、

R<sup>1</sup>は任意に置換アルキルまたはアリール基、あるいはブリッジするアルキレンまたはアリーレン基であり、

R<sup>2</sup>は任意に置換アルキルまたはアリール基である)

の少なくとも1つの構造要素を含有する組成物の使用方法。